

—産学連携による人材育成—

第2回 半導体技術者育成推進フォーラム

共催:大阪大学大学院工学研究科附属高度人材育成センター
(社)日本半導体ベンチャー協会/関西 JASVA

日時:平成20年12月10日(水)13時30分～19時00分

場所:大阪大学中之島センター

■第1部 フォーラム (13:30 ～ 17:30) 参加費 無料

1. 開会挨拶 13:30 ～ 13:40

大阪大学工学研究科 附属高度人材育成センター長 谷口研二教授

2. 来賓ご挨拶 13:40 ～ 13:55

- ・近畿経済産業局 産業人材政策課課長 志賀英晃氏
- ・京都大学名誉教授 (財)京都高度技術研究所所長 中村行宏氏
- ・シャープ株式会社電子デバイス事業本部 副本部長 西岡 寛氏

3. 基調講演

「シリコンシーベルト福岡とシステムLSI設計人材育成」 14:00 ～ 14:45
九州大学 理事 安浦寛人副学長

4. 講演

「群馬アナログカレッジの取組」 14:45 ～ 15:15
群馬県産業経済部 産業政策課 主事 清水大輔氏

(※ 休憩 15分)

4. パネル討論 15:30 ～ 16:55

「半導体・IT技術人材育成の必要性・実践・評価」

<コーディネーター>

大阪大学工学研究科附属高度人材育成センター長 谷口研二教授

<パネラー>

- ・九州大学 理事 安浦寛人副学長
- ・群馬県産業経済部 主事 清水大輔氏
- ・(株)ルネサステクノロジ 佐藤久恭氏
- ・パナソニック電工(株) 坂本慎司氏
- ・日本テキサスインスツルメンツ(株) 芳尾 桂氏

5. 平成21年度 大阪大学「アナログ技術講座」について 17:00 ～ 17:25

大阪大学大学院工学研究科特任教授 白川 二氏

6. 閉会の挨拶

半導体ベンチャー協会(JASVA)副会長 河崎達夫

■第2部 交流会 (17:40-19:00) 参加費 3,000円(当日受領いたします)

司会 大阪大学工学研究科附属高度人材育成センター 教授 瀬恒謙太郎